01.1;13.1

Моделирование подвижности носителей заряда в зависимости от морфологии органического слоя, содержащего кристаллиты

© В.Р. Никитенко, Я.В. Бурдаков, А.Ю. Саунина

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия E-mail: ayus03@mail.ru

Поступило в Редакцию 28 сентября 2022 г. В окончательной редакции 6 ноября 2022 г. Принято к публикации 20 ноября 2022 г.

Проведено моделирование подвижности носителей заряда методом Монте-Карло в полимерном слое толщиной порядка 100 nm, содержащем как наноразмерные кристаллиты, так и неупорядоченные (аморфные) области. Подвижность имеет максимум при определенной энергетической глубине кристаллитов. Полученные результаты позволяют оценить параметры структуры, при которых подвижность в слое данного материала максимальна.

Ключевые слова: неупорядоченные полимеры, морфология тонких полимерных слоев.

DOI: 10.21883/PJTF.2023.03.54456.19377

Органические, в частности полимерные, полупроводники привлекают большое внимание исследователей в связи с применением в таких электронных устройствах, как светоизлучающие диоды, фотовольтаические элементы, полевые транзисторы и т.д. Транспорт заряда, характеризующийся в первую очередь подвижностью, является одним из ключевых физических процессов, лежащих в основе работы электронных устройств. Активный полупроводниковый слой в таких устройствах, как правило, представляет собой тонкую (около 100 nm) пленку, которая может иметь особенности морфологии помимо пространственно усредненных характеристик беспорядка, таких как энергетическое распределение прыжковых центров. В частности, в зависимости от условий изготовления пленка может содержать аморфные, поликристаллические или кристаллические агрегированные фазы. В неупорядоченном полимере макромолекулы ориентированы довольно хаотично (аморфная фаза), но могут быть относительно упорядочены, образуя агрегированные наноразмерные области с уменьшенным энергетическим беспорядком, которые далее будем называть кристаллитами. Информация о влиянии морфологии органических полупроводников на подвижность носителей заряда противоречива. Для полукристаллических полимеров, таких как поли(3-гексилтиофен) (РЗНТ), увеличение перекрытия волновых функций из-за более плотной упаковки молекул в кристаллической агрегированной фазе в сравнении с аморфной фазой приводит к возрастанию подвижности в кристаллитах по сравнению с подвижностью аморфной фазы [1,2]. Границы зерен в поликристаллических материалах, которые могут действовать как ловушки или барьеры в зависимости от положения их средней энергии относительно энергии кристаллических доменов, напротив, препятствуют переносу заряда [2,3]. С другой стороны, сообщалось, что для *п*-сопряженных низкомолекулярных соединений, таких как периленбисимиды, наличие кристаллитов может как снижать, так и увеличивать подвижность носителей заряда по сравнению с таковой в аморфной пленке в зависимости от структуры молекул [4].

Цель настоящей работы состоит в моделировании подвижности заряда в тонких двухфазных органических слоях методом Монте-Карло (МК) в зависимости от морфологии слоя и температуры. В рамках модели материал строится из точечных прыжковых центров, которые образуют простую кубическую решетку, как и в работе [5]. Некоторая часть узлов V относится к кристаллитной фазе. Алгоритм генерации двухфазной структуры имитирует естественный процесс роста кристаллитов из аморфной фазы. "Зародыши" кристаллитов в отличие от работы [5] случайно распределены в пространстве, так же как и размеры кристаллитов (среднее значение $\langle l \rangle$). Кристаллиты, имеющие форму параллелепипедов, разделены состояниями аморфной фазы (рис. 1), минимальное расстояние между кристаллитами а (постоянная решетки). Энергетическое распределение узлов кубической решетки (из которых составлены как кристаллиты, так и аморфная фаза) является суммой двух гауссовых распределений в соответствии с моделью гауссова беспорядка [6]:

$$g(E) = a^{-3} \left[\frac{1 - V}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp\left(-\frac{E^2}{2\sigma_1^2}\right) + \frac{V}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} \exp\left(-\frac{(E - E_t)^2}{2\sigma_2^2}\right) \right].$$
(1)

Верхний и нижний гауссианы с дисперсиями σ_1 и $\sigma_2 < \sigma_1$ относятся к состояниям из аморфной и кристаллитной фаз соответственно (далее состояния G1 и G2). Состояния G2 также имеют некоторый энергетический разброс σ_2 вследствие структурного беспоряд-



Рис. 1. Пример моделируемой структуры (*М*1-модель) в разрезе. Кристаллиты выделены прямоугольниками.

ка [2]. Энергетический сдвиг нижнего гауссиана $E_t < 0$, который может значительно превышать как тепловую энергию kT, так и σ_1 [2], связан с более компактной структурой кристаллитов. В отличие от моделей недавних работ [3,5] в рассматриваемом случае преобладает аморфная фаза, V < 0.4 (наибольшие значения 0.4-0.5 для РЗНТ приведены в [2]). Случайные блуждания носителя по узлам решетки моделируются согласно модели гауссова беспорядка так же, как в предшествующих работах [6-8]. Частоты прыжковых переходов вычисляются согласно известной модели Миллера-Абрахамса [6], при этом радиусы локализации волновых функций для G1- и G2-центров определены как a/5 и a/2.5, так что прыжки с участием G2-центров происходят много быстрее, чем прыжки между G1-центрами (М1-модель). Для сравнения вычисления проведены также в случае, когда точечные G2-состояния случайно распределены в пространстве и имеют тот же радиус локализации, что и G1, т.е. являются точечными дефектами, а не образуют кристаллиты (однофазный аморфный материал, МО-модель). Дрейфовая подвижность вычисляется на основе времени пролета носителя через слой, усредненного по нескольким тысячам испытаний: $\mu = \langle 1/t_{tr} \rangle \cdot (L/F)$, где L толщина слоя, F — напряженность поля, t_{tr} — время пролета. В отличие от большинства предшествующих работ [1-3,5] поле приложено не вдоль, а поперек тонкого слоя ($20 \le L \le 100$ nm, остальные размеры на порядок больше), что характерно для приложений не в транзисторах, а в светодиодах и фотовольтаике.

Расчеты показывают, что для двухфазных систем зависимость подвижности от среднего размера кристаллита довольно слабая, более значимым параметром является доля кристаллитов V. Дрейфовая подвижность значительно уменьшается с увеличением толщины слоя (по крайней мере, до L = 100 nm). Причиной, по-видимому, является вклад диффузии в ток. "Истинная" подвижность как характеристика материала получена экстраполяцией зависимости дрейфовой подвижности от толщины [7]. Таким образом, метод МК-расчетов настоящей работы позволяет находить как дрейфовую подвижность в тонких (менее 100 nm) слоях, так и "истинную" объемную подвижность на основе вычислений для тонких слоев, экономя вычислительные ресурсы.

На рис. 2 показаны зависимости "истинной" подвижности от объемной доли кристаллитной фазы V при различных значениях E_t. Подвижность нормирована на ее значение при V = 0 (μ_0). Подвижность в двухфазном материале обычно увеличивается с V и может превышать величину μ_0 на несколько порядков. Для аморфного материала подвижность увеличивается с V, если средняя энергия кристаллитов не слишком велика. Иначе зависимость $\mu(V)$ проходит через глубокий минимум при $V < V_* \cong 0.1$. При заданной доле *G2*-состояний V подвижность аморфного материала (как "истинная", так и дрейфовая при L = 100 nm) проходит через максимум при некотором значении $E_t = E_t^{\text{max}}$ (рис. 3, *a*). Подвижность нормируется на значение μ_0 при V = 0и T = 298 К. Это верно и для двухфазной системы (рис. 3, b). Однако в этом случае $\mu/\mu_0 > 1$ во всей рассматриваемой области параметров вследствие высокой скорости прыжков внутри кристаллитов и между кристаллитами из-за более слабой локализации волновых функций G2-состояний.

В случае аморфного материала можно утверждать, что $E_t^{\max} \approx E_C$, где E_C — транспортный уровень [8], так что при $E_t \approx E_t^{\max}$ G2-центры служат "проводящими" состояниями, а не ловушками (как при $E_t \ll E_C$ и $V \ll V_*$). При $E_t^{\max} \approx E_C$ с ростом V растет доля "проводящих" состояний, и подвижность возрастает, а при $E_t \ll E_C$ подвижность убывает до тех пор, пока



Рис. 2. Дрейфовая подвижность в зависимости от объемной доли *G2*-состояний для двухфазного (*M1*-модель, закрашенные символы и сплошные линии) и аморфного (*M0*-модель, светлые символы и штриховые линии) материала при различных значениях средней энергии *G2*-состояний E_t . T = 298 K, $\sigma_1 = 2.12kT$, $\sigma_2 = \sigma_1/3$, eFa = kT, F — напряженность электрического поля, a = 1 nm.



Рис. 3. Зависимости подвижности от средней глубины G2-центров для различных значений доли G2-центров V. *a* — аморфный материал (*M*0-модель), "истинная" подвижность. Горизонтальные линии показывают значения подвижности при V = 0. *b* — двухфазный материал (*M*1-модель), "истинная" подвижность (закрашенные символы) и дрейфовая подвижность при L = 100 nm (светлые символы и линии).

при $V > V_*$ прыжки между G2-центрами не начинают преобладать над термоактивированными прыжками на состояния вблизи транспортного уровня. В случае очень глубоких G2-центров прыжки происходят только между ними.

Непонятно, как определить транспортный уровень для двухфазной системы (M1-модель), если доля V достаточно велика, однако можно проанализировать зависимость средней энергии занятых состояний E_{av} от энергии Е_t. Расчеты показывают, что эта энергия при фиксированном V имеет максимальное значение E_{av}^{\max} именно при глубине кристаллитов E_t^{\max} , соответствующей максимальной подвижности. В этом случае термическая активация не задерживает большинство прыжков, а плотность состояний вблизи обеих энергий Eav и Et максимальна. Носитель может легко найти состояние G1 с примерно той же энергией вблизи кристаллита, которое служит "мостиком" для перехода между кристаллитами. Такие переходы не требуют значительной термической активации, поэтому подвижность максимальна. Если $E_t > E_t^{\max}$ ($E_t < E_t^{\max}$), термическая активация из состояний G1 в G2 (из G2 в G1) задерживает транспорт. При $E_t \ll E_t^{\text{max}}$ термическая активация из состояний G2 в G1 маловероятна, и быстрота переноса ограничена прыжками на большие расстояния между кристаллитами. Поэтому подвижность увеличивается с V (рис. 2) и слабо зависит от температуры из-за малого энергетического беспорядка G2-состояний ($\sigma_2 < kT$). Как и в [5], в настоящей работе зависимость подвижности от температуры подчиняется закону Аррениуса: $\mu \propto \exp[-E_a/kT]$. При $E_t \approx E_t^{\max}$ и комнатной температуре энергия активации E_a близка к $\sigma_1^2/kT = 0.1$ eV, т.е. транспорт контролируется термически активированными прыжками из "хвоста" G1-состояний [6]. Это качественно согласуется с данными [2] (от 0.05 до 0.1 eV). При больших значениях $|E_t|$ и низких температурах энергия активации мала (несколько meV) в согласии с результатами расчетов работы [5] и практически не зависит от $|E_t|$, поскольку транспорт осуществляется путем прыжков между кристаллитами.

Таким образом, в работе определены зависимости дрейфовой подвижности от объемной доли кристаллитной фазы, средней энергетической глубины и среднего размера кристаллитов, а также от температуры. Выяснен физический механизм данной зависимости. Результаты объясняют, почему кристаллизация при различной структуре молекул (в предположении, что от нее зависит величина E_t) может приводить как к уменьшению подвижности (аморфная фаза играет роль ловушек на границе зерен, $E_t \gg E_t^{\max}$), так и к ее увеличению по сравнению с подвижностью аморфной фазы [4] ($E_t \approx E_t^{\max}$, состояния аморфной фазы участвуют в проводимости). Результаты работы позволяют оценить параметры структуры материала, при которых подвижность в слое данного материала максимальна, что важно для оптимизации характеристик электронного устройства, содержащего указанный активный слой.

Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 22-22-00612).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- P. Pingel, A. Zen, R.D. Abellón, F.C. Grozema, L.D.A. Siebbeles, D. Neher, Adv. Funct. Mater., 20, 2286 (2010). DOI: 10.1002/adfm.200902273
- [2] R. Noriega, J. Rivnay, K. Vandewal, F.P.V. Koch, N. Stingelin, P. Smith, M.F. Toney, A.A. Salleo, Nat. Mater., 12, 1038 (2013). DOI: 10.1038/nmat3722
- [3] I. Vladimirov, M. Kühn, T. Geßner, F. May, R.T. Weitz, Sci. Rep., 8, 14868 (2018). DOI: 10.1038/s41598-018-33308-y
- [4] M.-A. Muth, G. Gupta, A. Wicklein, M. Carrasco-Orozco, T. Thurn-Albrecht, M. Thelakkat, J. Phys. Chem. C, 118, 92 (2014). DOI: 10.1021/jp4086602
- [5] T. Meier, H. Bässler, A.Köhler, Adv. Opt. Mater., 9, 2100115 (2021). DOI: 10.1002/adom.202100115
- [6] H. Bässler, Phys. Status Solidi B, 175, 15 (1993).
 DOI: 10.1002/pssb.2221750102
- [7] A.Ya. Freidzon, A.A.Bagaturyants, Ya.V. Burdakov, V.R. Nikitenko, V.A. Postnikov, J. Phys. Chem. C, 125, 13002 (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c02779
- [8] V.R. Nikitenko, M.N. Strikhanov, J. Appl. Phys., 115, 073704 (2014). DOI: 10.1063/1.4866326